PAT-NO:

JP407182811A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07182811 A

TITLE:

SERVO WRITING DEVICE

PUBN-DATE:

July 21, 1995

INVENTOR-INFORMATION: NAME YOSHIMOTO, TSUYOSHI ISHIBASHI, MAKOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP05329034

APPL-DATE: December 24, 1993

INT-CL (IPC): G11B021/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a servo writing device of an external positioning type capable of suppressing the amt. of the dust to be generated to a lower level, suppressing variation in inter-track pitches and suppressing heat generation and thermal deformation of a magnetic disk device.

CONSTITUTION: A push pin 8 is inserted into a caulking hole 4a of a gimbals 4 and is pressed to surely position a magnetic head 3 fixed to a carriage 5. Further, a shaft 10 of the servo writing device and a shaft 6 of the magnetic disk device are aligned in axial centers by an adjuster 13.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平7-182811

(43)公開日 平成7年(1995)7月21日

(51) Int.Cl.6

微別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 21/10

W 8425-5D

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-329034

(22)出顧日

平成5年(1993)12月24日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 ▲よし▼本 強

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 石橋 真

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

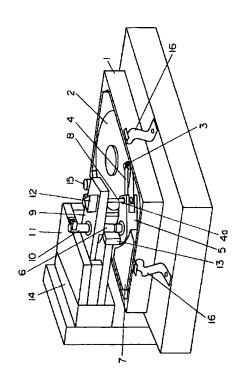
(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 サーボライト装置

(57)【要約】

【目的】 ダストの発生量を低く抑え、トラック間ピッ チのばらつきを抑え、その上磁気ディスク装置の発熱お よび熱変形を抑えることができる外部位置決め型のサー ボライト装置を実現することを目的とする。

【構成】 ジンバル4のかしめ穴4 aにプッシュピン8 を挿入して押圧し、キャリッジ5に固定された磁気へッ ド3の位置決めを確実に行う。さらにサーボライト装置 のシャフト10と磁気ディスク装置のシャフト6をアジ ャスタ13にて中心軸を一致させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】磁気ディスク装置のキャリッジを支持する 支持手段と、前記キャリッジを回動せしめる回動手段と を有するサーボライト装置であって、前記支持手段に略 円柱状の棒を有すること特徴とするサーボライト装置。

【請求項2】磁気ディスク装置のキャリッジに取り付け られたジンバルのかしめ穴に略円柱状の棒を挿入する支 持手段を有することを特徴とする請求項1記載のサーボ ライト装置。

【請求項3】磁気ディスク装置のキャリッジを支持する 10 支持手段と、前記キャリッジを回動せしめる回動手段と を有するサーボライト装置であって、前記キャリッジを 略円柱状の棒とホルダにて保持する保持手段を有するこ とを特徴とするサーボライト装置。

【請求項4】磁気ディスク装置のキャリッジを支持する 支持手段と、前記キャリッジを回動せしめる回動手段と を有するサーボライト装置であって、前記キャリッジの 回転中心軸と、前記キャリッジを回動せしめる回動手段 の回転中心軸とを略一致せしめる軸整合手段を有するこ とを特徴とするサーボライト装置。

【請求項5】磁気ディスク装置のキャリッジのシャフト と、前記キャリッジを回動せしめる回動手段のシャフト との直径が略同一であり、かつ前記キャリッジのシャフ トと前記回動手段のシャフトとを同時に当接するアジャ スタを軸整合手段に有することを特徴とする請求項4記 載のサーボライト装置。

【請求項6】アジャスタがV字溝を有することを特徴と する請求項5記載のサーボライト装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスクに対しサー ボパタンの書き込みを行うサーボライト装置に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】近年の磁気ディスク装置に対する装置形 状の小型化、大容量化の要求に伴い、トラック密度の向 上が磁気ディスク装置開発の最重要課題になりつつあ る。今日では磁気ディスク上に記録されたサーボ情報を もとに磁気ヘッドの位置決めを行う面サーボ方式が主流 となっており、磁気ディスク装置の組立後に行われるサ 40 ーボ情報の書き込み作業、いわゆるサーボライトの技術 の向上が磁気ディスク装置の装置形状の小型化、大容量 化の鍵となっている。

【0003】以下に従来のサーボライト装置の一例を示 す。図4および図5はそれぞれ従来のサーボライト装置 の一例の構成の斜視図及び主要断面図である。図4およ び図5において、1は磁気ディスク装置の筐体、2は磁 気ディスク、3は磁気ヘッド、4は磁気ヘッド3を支持 するジンバル、5はジンバル4を支持して回転可能なキ

7はキャリッジ5を駆動するボイスコイルモータであ り、以上は磁気ディスク装置の構成要素である。なお、 筐体1の底部には長円状の切り欠き21が施されてい る。図4において22はサーボライト装置のベース板、 23はストッパ、24はバネストッパ、25は磁気ディ スク装置のキャリッジ5を押圧するプッシュピンであ る。図5において26はプッシュピン25が固定された プッシュアーム、27はプッシュアーム26を支持して 回転可能にするシャフト、28はプッシュアーム26を 駆動するボイスコイルモータ、29はプッシュアーム2 6の変位をレーザ測長器(図示せず)にて測定するため のレーザ光の反射鏡である。

【0004】以下、従来のサーボライト装置の動作につ いて図4および図5を用いて説明する。はじめに磁気デ ィスク装置がベース板22上に設置され、3つのストッ パ23によって位置規制され、2つのバネストッパ24 によって押圧されて固定される。この時プッシュピン2 5は筐体の切り欠き21を通り、キャリッジ5に接触し ない位置に突き出ている。 プッシュアーム26は2つの 20 ベアリングを通してシャフト27に支持されボイスコイ ルモータ28によって駆動される。 プッシュアーム26 に取り付けられた反射鏡29の位置はレーザ測長器によ って正確に測定され、そのデータをもとにボイスコイル モータ28に流す電流を制御することによってプッシュ アーム26の正確な位置決めを行う。サーボライトの開 始時にはプッシュピン25が磁気ディスク2の内周側へ 向かう方向ヘプッシュアーム26を移動させる。プッシ ュピン25はキャリッジ5の外側側面に当接して内周方 向へ押圧する。磁気ディスク装置のボイスコイルモータ 30 7にはキャリッジ5が外周側へ力を発生させる様に直流 電流を流し、キャリッジ5とプッシュピン25が互いに 押し合う形で両者の当接を確実に保っており、プッシュ アーム26を位置制御することで磁気ヘッド3の位置を 間接的に制御する。サーボパタンの書き込み時には磁気 ヘッド3が磁気ディスク2上の最外周から最内周に向か って1トラックもしくは2分の1トラック分の移動させ ながら磁気ヘッド3によってサーボパタンの書き込みを 行う。サーボライトの終了時にはプッシュピン25がキ ャリッジ5から離れるまで外周側へ移動を行い、磁気デ ィスク装置のボイスコイルモータ7に流していた直流電 流を切り、磁気ディスク装置をベース板22から取り外 す。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年の 磁気ディスク装置の小型化の進展によりキャリッジ5の 長さが短くなってきており、従来のサーボライト装置の 構成においては、キャリッジ上にプッシュピンを当接さ せるスペースを確保することが難しくなっており、超小 型磁気ディスク装置の実現を困難にしていた。さらにキ ャリッジ、6はキャリッジ5の回転軸となるシャフト、 50 ャリッジ5の母材はアルミニウムもしくはマグネシウム

3

を主とする合金であり、ダイカスト成形されているため 表面硬度が低く、表面が粗いためプッシュピン25との 当接部位においてこすれることによりダストが発生しや すく、磁気ディスク装置の信頼性を著しく低下させてい

【0006】また、磁気ディスク装置を固定する際に磁 気ディスク装置の筐体1の側面をストッパ23に押し当 てて位置出しを行っていたため、サーボライト装置のシ ャフト27と磁気ディスク装置のシャフト6の中心軸に は無視できない誤差が発生していた。従ってプッシュア 10 ーム26の回転角とキャリッジ5の回転角は一致せず、 磁気ディスク2上に記録されるトラック間ピッチが内外 周で大幅なずれを発生させていた。

【0007】さらに、サーボパタンの書き込み中に磁気 ディスク装置のボイスコイルモータ7に直流電流を流し 続けるためにボイスコイルモータ7が発熱し、この発熱 によって磁気ディスク装置の各部位に熱歪みを発生させ ていた。この発熱を抑えるためには電流値を下げる必要 があるが、磁気ディスク装置の小型化によりボイスコイ ルモータ7のトルク定数も小さくなってきており、結果 20 としてプッシュピン25との相互の押圧力が下がり、わ ずかな振動などによりキャリッジ5がプッシュピン25 から離れ磁気ヘッド3の位置に著しいずれが発生してい た。すなわち、サーボライトにおける熱歪みの発生ある いは磁気ヘッドの位置決め精度の低下がサーボパタンの 品質を低下させ、磁気ディスク装置の重要性能である高 速アクセス、高トラック密度の実現の障害となってい た。

【0008】そこで本発明は上記従来の課題を解決する もので、小型で、信頼性も高く、高性能の磁気ディスク 装置を実現するためのサーボライト装置を提供すること を目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するために、ジンバルのかしめ穴に略円柱状の棒を挿入 してキャリッジを支持する支持手段と、キャリッジを回 動せしめる回動手段と、キャリッジを略円柱状の棒とホ ルダにて保持する保持手段と、キャリッジの回転中心軸 とキャリッジを回動せしめる回動手段の回転中心軸とを 略一致せしめる軸整合手段とを備え、キャリッジのシャ 40 力によって磁気ディスク装置の筐体1を固定する。 フトと回動手段のシャフトとの直径が略同一であり、か つキャリッジのシャフトと回動手段のシャフトとを同時 にV字溝に当接せしめるアジャスタを軸整合手段に有す ることを特徴とする。

[0010]

【作用】本発明は上記した構成により、ジンバルのかし め穴に当接して押圧するためにダストの発生量を低くお さえることができる。そしてサーボライト装置と磁気デ ィスク装置の2つのシャフトの中心軸を一致させるため さらにキャリッジに対して2方向から押圧することによ り磁気ディスク装置のボイスコイルモータに直流電流を 流す必要がなくなり、発熱および発熱による熱変形を抑

[0011]

えることができる。

【実施例】以下、本発明の一実施例について説明する。 図1は本発明のサーボライト装置の構成を示す斜視図で ある。図1において1は磁気ディスク装置の筐体、2は 磁気ディスク、3は磁気ヘッド、4は磁気ヘッド3を支 持するジンバルであり、4 aはジンバル4のかしめ穴で ある。5はキャリッジであり、ジンバルのかしめ穴4 a においてジンバル4とキャリッジ5は固定されている。 6はキャリッジ5の回転軸となるシャフト、7はキャリ ッジ5を駆動するボイスコイルモータであり、以上は磁 気ディスク装置の構成要素である。8はキャリッジ5を 押圧して磁気ヘッド3をシークさせるプッシュピンであ り、材料にステンレス鋼を用いている。9はプッシュピ ン8を支持するプッシュアーム、10はプッシュアーム 9の回転軸となるシャフト、11はプッシュアーム9を 駆動するボイスコイルモータ、12はプッシュアーム9 の変位をレーザ測長器(図示せず)にて測定するための レーザ光の反射鏡、13は磁気ディスク装置のシャフト 6とサーボライト装置のシャフト10の中心軸を一致さ せるアジャスタ、14は昇降ステージ、15は筐体1の 位置を規制し、かつ固定するストッパ、16は筐体1を 固定するバネストッパである。

【0012】以下、動作について説明する。図1におい て符号8より符号13までの構成要素は1つのユニット として昇降ステージ14に固定され、上下に昇降可能で ある。昇降ステージ14はあらかじめ最上位に位置決め されており、磁気ディスク装置の取り付けならびに取り 外しが可能になっている。はじめに磁気ディスク装置の 筐体1をストッパ15に押し当てて概略の位置決めを行 う。次に昇降ステージ14を降下させ、所定の位置で固 定する。この位置においてプッシュピン8はジンバル4 のかしめ穴4 aに挿入され、アジャスタ13の最下部は 磁気ディスク装置のシャフト6の最上部よりも下方に位 置する。ここで磁気ディスク装置のシャフト6の突出部 をアジャスタ13に当接させ、バネストッパ16の押圧

【0013】ここでアジャスタ13の動作を図2を用い て説明する。図2は本発明の一実施例のサーボライト装 置におけるアジャスタ13の軸整合動作を示す平面図で ある。アジャスタ13は直角を挟む2つの平面部がV字 状に配置されており、この2面があらかじめサーボライ ト装置のシャフト10に当接する位置に固定してある。 2つのシャフト6およびシャフト10は直径を等しくし てあるために、アジャスタ13の2つの平面部に磁気デ ィスク装置のシャフト6が当接すると2つのシャフト6 にトラック間ピッチのばらつきを抑えることができる。 50 およびシャフト10は図2上では完全に重なり、両者の

中心軸は極めて正確に一致する。またアジャスタ13は ストッパ15とともに筐体1を固定する際の位置出し基 準となっており、筐体1の外形寸法の精度を高く追求す る必要はない。

【0014】次にサーボライト時の動作について説明す る。磁気ヘッド3が磁気ディスク2上の最外周から最内 周に向かって1トラックもしくは2分の1トラックずつ 移動するようにサーボライト装置のボイスコイルモータ 11に流す電流を制御する。プッシュピン8はキャリッ ジ5の外側側面に当接して内周方向へ押圧し、磁気ディ 10 スク装置のボイスコイルモータフにはキャリッジ5が外 周側へ力を発生させる様に直流電流を流し、キャリッジ 5とプッシュピン8が互いに押し合う形で両者の接触を 確実に保っている。この時サーボライト装置と磁気ディ スク装置のそれぞれのシャフト6およびシャフト10が アジャスタ13によって正確に一致しているために、プ ッシュアーム9とキャリッジ5の回転角はほぼ完全に一 致する。磁気ヘッド3の移動量は実際にはレーザ測長器 によってプッシュアーム9上に取り付けられたレーザ光 の反射鏡12の変位を測定して換算するが、反射鏡12 20 の変位と磁気ヘッド3の実際の変位とが極めて高い相関 を持つために、内外周でのトラックピッチのばらつきが 解消され、高精度のサーボパタンの記録が可能となる。

【0015】ここで、硬度の高いステンレス鋼で形成さ れ表面もなめらかであるジンバル4のかしめ穴4aをプ ッシュピン8の押圧対象とすることで、両者のこすれに よるダストの発生を皆無にすることができ、磁気ヘッド 3の位置決め精度を高く保つことができる。

【0016】次に本発明の他の実施例について図3を用 いて説明する。図3は本発明の他の実施例のサーボライ 30 ト装置におけるホルダの保持動作を示す断面図である。 この実施例は先に説明した実施例のサーボライタにホル ダを付加したものであり、キャリッジ5の保持動作を除 いては同一の動作がなされる。図3において17はプッ シュピン8と逆方向から押圧してキャリッジ5を保持す るホルダ、18はホルダ17を回転可能にするヒンジ、 19は押圧バネ、20はホルダ17を留めるフックであ る。はじめに磁気ディスク装置の固定が終了するまでの 間、押圧バネ19が最も圧縮された状態でホルダ17が フック20に留められている。この状態ではホルダ17 40 4 a かしめ穴 のキャリッジ当接部はプッシュピン8から遠ざかってお り、またプッシュピン8の外径はジンバル4のかしめ穴 4 a よりも小さいため、キャリッジ5はプッシュアーム 9に対して固定されてはいない。磁気ディスク装置の固 定が終了した後はホルダ17をフック20からはずすと 押圧バネの力によってホルダ17のキャリッジ当接部が プッシュピン8とともにキャリッジ5を挟み込む形で双 方向から押圧し、キャリッジ5はプッシュアーム9に対 してシーク方向に固定される。ホルダ17を使用するこ とにより磁気ディスク装置のボイスコイルモータ7に直 50 14 昇降ステージ

流電流の流す必要が無くなり、発熱および磁気ディスク 装置の熱変形を抑えることができる。またボイスコイル モータの発生トルクの小さい超小型の磁気ディスク装置 に適している。

6

[0017]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、プッシュピンをジンバルのかしめ穴に当接し て押圧してサーボパタンを書き込むために、従来のサー ボライト装置では困難であった超小型磁気ディスク装置 のサーボライトを実現可能としている。さらにプッシュ ピンとジンバルのかしめ穴はともに母材がステンレス鋼 であるためにダストの発生量を低くおさえることがで き、磁気ディスク装置の信頼性を大幅に向上させてい る。またサーボライト装置と磁気ディスク装置の2つの シャフトの中心軸を一致させるためにトラック間ピッチ のばらつきを抑えることができる上、さらにキャリッジ をプッシュピンとホルダで保持することにより磁気ディ スク装置のボイスコイルモータに直流電流を流す必要が なくなり、発熱および発熱による熱変形を抑えるととも に、振動に対して高い位置決め精度を維持できるように なり、このことが高性能な磁気ディスク装置の実現を容 易にしている。このように、本発明の効果は極めて大き

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のサーボライト装置の構成を 示す斜視図

【図2】本発明の一実施例のサーボライト装置における アジャスタの軸整合動作を示す平面図

【図3】本発明の他の実施例のサーボライト装置におけ るホルダの保持動作を示す断面図

【図4】従来のサーボライト装置の一例の構成を示す斜

【図5】従来のサーボライト装置の一例の構成を示す主 要断面図

【符号の説明】

- 1 筐体
- 2 磁気ディスク
- 3 磁気ヘッド
- 4 ジンバル
- - 5 キャリッジ
 - 6 磁気ディスク装置のシャフト
 - 7 磁気ディスク装置のボイスコイルモータ
 - 8 プッシュピン
 - 9 プッシュアーム
 - 10 サーボライト装置のシャフト
 - 11 サーボライト装置のボイスコイルモータ
 - 12 反射鏡
 - 13 アジャスタ

8

7

15 ストッパ16 バネストッパ

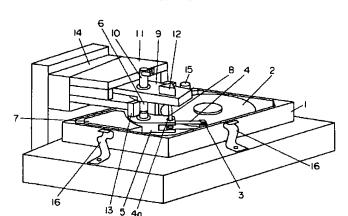
17 ホルダ

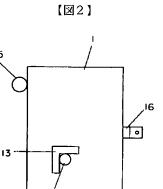
18 ヒンジ

19 押圧バネ

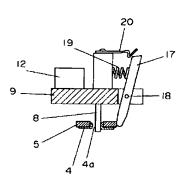
20 フック

【図1】

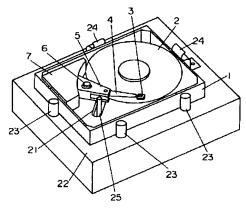




【図3】







【図5】

